

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03096207 A

(43) Date of publication of application: 22.04.91

(51) Int. CI

H01G 4/12

(21) Application number: 01233208

(22) Date of filing: 08.09.89

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

NAKAO KEIICHI OKAMURA YOSHIRO

MIURA KATSUYUKI

(54) MANUFACTURE OF LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC PART

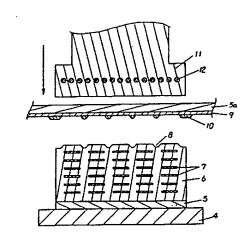
(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the generation of irregularities resulting from an electrode in the surface of a ceramic green laminate even when the number of laminating is increased by thermocompression-bonding a ceramic green sheet having irregularities formed onto a supporter with the surface of the ceramic green laminate without being peeled from the supporter and peeling only the supporter.

CONSTITUTION: Ceramic green sheets 9, 10 having irregularities in surfaces formed onto a supporter 5a are thermocompression-bonded with the surface of a ceramic green laminate 6, in which electrode ink films 7 and ceramic green sheets are laminated, without being peeled from the supporter 5a, only the supporter 5a is peeled, and said ceramic green sheets 9, 10 are transferred onto the surface of the ceramic green laminate 6. A sheet acquired by printing the ceramic ink film 10 onto the surface of the ceramic green sheet 9 shaped onto the supporter 5a in a specified form is thermocompression-bonded with surfaces, to which indentations 8 by the thickness of the electrode ink films 7 are shaped, in sections, in which the electrode ink films 7 are not laminated, in the ceramic green

laminate 6 by a hot plate 11, the surface of the ceramic green laminate 6 is flattened, and the supporter 5a is peeled.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-96207

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)4月22日

H 01 G 4/12

364

7135-5E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

60発明の名称 積層セラミツク電子部品の製造方法

> ②特 頭 平1-233208

願 平1(1989)9月8日

尾 個発 明 村 岡 @発 明

恵 芳 郎 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

@発.明 浦 克之 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地

⑪出 顋 人 松下電器産業株式会社 弁理士 粟野 70代 理 人

外1名

1、発明の名称

積層セラミック電子部品の製造方法

2、特許請求の範囲

- (1) 支持体上に形成された表面に凹凸を有するセ ラミック生シートを、前記支持体より剝離する ととなく、電極インキ膜及びセラミック生シー トが積層されてなるセラミック生積層体の表面 に熱圧着させた後に、前記支持体のみを剝離し、 前記セラミック生シートを前記セラミック生費 層体の表面に転写することを特徴とする積層セ ラミック電子部品の製造方法。
- (2) 支持体上に形成されたセラミック生シートの 表面にセラミックインキ膜を所定の形状で印刷 することで、製造した表面に凹凸を有するセラ ミック生シートを用いた請求項 1 記載の積層セ ラミック電子部品の製造方法。
- (3) 支持体上に所定の形状で印刷されたセラミッ クインキ膜を埋め込むよりにセラミック生シー トを形成することで、製造した表面に凹凸を有

するセラミック生シートを用いた請求項1 記載 の積層セラミック電子部品の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ビデオテーブレコーダ、液晶テレビ 等の電気製品に広く用いられている積層セラミッ クコンデンサ等の積層セラミック電子部品の製造 方法に関するものであり、他にも、広く多層セラ ミック基板、積層バリスタ、積層圧電素子等の積 層セラミック電子部品を製造する際においても、 利用可能なものである。

従来の技術

近年、電子部品の分野においても、回路部品の 髙密度化に伴い、積層セラミックコンデンサ等の ますますの微小化及び高性能化が望まれている。

第4図は、積層セラミックコンデンサの一部分 を断面にて示す図である。第4図において、1は セラミック誘電体層、2は内部電極、3は外部電 極である。前記内部電極2は、おのおの外部電極 3に接続されている。

特開平3-96207(2)

従来、積磨セラミックコンデンサは、次のよう な製造方法によって製造されていた。

まず、所定の大きさに切断されたセラミック生シートに、所定の電極インキを印刷し、前記電極インキを競点させ、電極インキ膜とし、との電極インキ膜の形成されたセラミック生シートを必要枚数だけ機関し、セラミック生機関体をし、このセラミック生機関体を所望する形状に切断し、焼成し、外部電極を取付けて完成させていた。

しかし、このようなセラミック生シート上に電 個インキを直接印刷する方法では、電価インキ腺 の形成されたセラミック生シートの積層数 が増加 するにつれ、電価インキ腺の厚みに起因する凹凸 が、出来上がったセラミック生積層体の表面に発生した凹凸のため、積層数が増加するにつれて、積層圧力の分布ムラに起因する機関にあるいはセラミック生積層体の部分的な密度差に起因する焼成不良等が発生しやすくなるという問題点があった。

れ自体で取扱いすることが難しく(壊れ易い)、 積層すること自体が困難であり、さらに精度良く 機械加工あるいは印刷を行うことは極めて難しく、 またコスト高になってしまりものであった。

発明が解決しようとする課題

とのような積層セラミック電子部品の製造方法
においては、電極インキ膜の形成されたセラミック生シートの積層数が増加するにつれて、出来上
がったセラミック生積層体表面に前記電極インキ
膜に起因する凹凸が生じていた。との発生した凹
凸のため、電極インキ膜の形成されたセラミック
生シートを積層する際に部分的な圧力ムラが発生
してしまい、出来上がったセラミック生積層体に
積層時あるいは焼成時に不良が発生するという問題点を有していた。

本発明は、前記課題に鑑み、積層数を増加した 場合においても セラミック生積層体表面に電優に 起因する凹凸の発生を防止することのできる製造 方法を提案することを目的とする。

課題を解決するための手段

従来、とうした問題に対するアプローチとして、特開昭63-42363号公報に提案されたような、電極部分に対応する部分が少なくとも打ち抜かれた。する方向にわたって欠如した(あるいはがある。また、特開昭62-13563号公報では、ック生シートを用いる方は報では、ックに、特開昭62-136051号公報では、電極インの中の印刷されているのととが提案されているのののでもうミック生シートの印刷されているののののでは、また特開昭62-13606の号公報では監督に該当するとが提案されている。

しかし、これらの方法はいずれる、機械的強度 の劣るセラミック生シートに直接加工あるいは印 刷するため、セラミック生シートの厚みが低下す るほど実施が困難になる問題点を有していた。特 に、204m程度以下のセラミック生シートはそ

前記課題を解決するために、本発明の積層セラミック電子部品の製造方法は、支持体上に形成された凹凸を有するセラミック生シートを、前記支持体より剝離することなく、電価インキ膜及びセラミック生シートが形成されてなるセラミック生積層体の表面に熱圧着させた後に、前記支持体のみを剝離し、前記セラミック生シート及び前記セラミックインキ膜を前記セラミック生積層体の表面に転写する構成を備えたものである。

作用

本発明は、前記した構成によって、セラミック インキ膜がセラミック生シート上に形成されたまま、支持体でと取扱りことができるために、作業時の取扱いが容易になる。また、積層時の位置合わせはセラミック生シートでなぐ、機械的強度、 寸法精度の優れた支持体を用いて行りことになり、 積層精度を向上させることができることとなる。

特に、電極インキ膜が多層に積層されることで 表面に凹凸が生じたセラミック生積層体に対して は、セラミック生シート表面の凹凸を利用するこ

特開平3-96207(3)

とで、前記セラミック生積層体表面の凹凸を低減 することができることになり、さらに積層数を増 加することができることとなる。

実 施 例

以下、本発明の第1の実施例として積層セラミックコンデンサの製造方法及び積層方法について、 図面を参照しながら説明する。

次に、さらに詳しく説明する。まず、電極インキ膜を形成するための電極インキとしては、市販の電極インキ(機関コンデンサ内部電極用Pdペースト)に溶剤を添加し、適当な粘性及び乾燥速度になるように調整した(以下、簡単に電極インキと呼ぶ)。

次に、セラミックのスラリーの作り方について

個インキ膜での厚みあるいは電優インキ膜での形成されたセラミック生シートの積層数等によって増加する傾向にある。9はセラミック生シート、10は前記電値インキ膜でのピッチと等しいピッチで設けられたセラミックインキ膜、11は熱盤、12はヒータであり、このヒータ12は熱盤11を一定の温度に保持する働きをする。また、矢印は熱盤11の動く方向に運動し、支持体5a上に形成されたセラミック生シート9及びセラミックインキ膜10をセラミック生費層体の表面の混み8の上に、その復み8を埋めるように加圧されることになる。

次に、第2図を用いてさらに詳しく説明する。 第2図は、本発明におけるセラミック生積層体の 平坦化された様子を説明するためのものである。 第2図に示したように、第1図に示すセラミック 生シート9及びセラミックインキ膜1〇が、セラ ミック生積層体6の表面に生じた寝み(第1図に 示す寝み8)の部分に転写されることにより、セ

説明する。まず、ポリビニルブチラール樹脂を含 む熱可塑性樹脂を、溶剤と可塑剤中に加え、充分 容解した後、この中に粒径約1ミクロンのチタン 酸バリウムを主体としたセラミック粉末をポール ミルを用いて分散させ、所定のフィルターを用い て破過し、セラミックのスラリーとした後、ドク タープレードを用いて支持体フィルム上に塗布し、 前記セラミックのスラリーを乾燥することにより、 支持体上にセラミック生シートを製造した。こと で、セラミック生シートの厚みを測定すると、約 . 15μmであった。次に、このセラミック生シー ト(支持体上に形成した状態のまま)上に電伍イ ンキを印刷し、前記電極インキを乾燥することで、 セラミック生シート上に電極インキ膜を形成した。 この電価インキ膜の形成されたセラミック生シー トを、厚み200μ皿のセラミック生シート上に、 通常の方法を用い、前記電極インキ膜が交互にず れるように40周積層し、セラミック生積層体を 製造した。とこで、セラミック生積層体の表面に 生じた前記電極インキ膜に起因する凹凸を表面荒

特開平3-96207(4)

さ計を用いて測定したところ、確み(第1図の確み8に相当)の深さは、20~30μm程度であった(以下、これを簡単に凹凸の生じたセラミック生積層体と呼ぶ)。

次に、セラミックインキの作り方について説明 する。まず、セラミックインキは、前記セラミッ クのスラリーと同じ組成の熱可塑性樹脂を、スク リーン印刷用の溶剤に溶解して製造したピヒクル (樹脂溶液)に、前記のチタン酸パリウムを主体 としたセラミック粉末を忝加し、3本ロールミル を用いて分散させ、セラミックインキとした。と のセラミックインキを支持体フィルム上に形成さ れたセラミック生シート上にスクリーン印刷法を 用い所定の形状で印刷し、前記セラミックインキ を乾燥させることで、支持体上のセラミック生シ ート表面にセラミックインキ膜を形成した(以下。 これを簡単に転写フィルムと呼ぶ)。ここで、ス クリーン印刷に用いたスクリーン版の種類及び乳 剤の厚みを調節することで、セラミックインキ膜 の厚みを20~30μmにすることができた。

ック生シートを機械的に、前記電極インキ膜に対 応する部分を打ち抜くことを試みた。まず、セラ ミック生シートを支持体表面より剝離したところ。 セラミック生シート自体の強度が急激に低下した ため、ほとんど取扱いできず、打ち抜くとともで きなかった。次に、セラミック生シートを支持体 表面に形成した状態で、セラミック生シートを機 械的に打ち抜くことを試みたが、支持体表面を傷 つけることなく、セラミック生シートだけを打ち 抜くことはできなかった。また、支持体表面まで 傷つけるととで、セラミック生シートを切り抜く ことができたが、不要のセラミック生シート部分 を剝離することができなかった。さらに、セラミ ック生シートを支持体毎打ち抜くことを試みたが、 支持体に打ち抜きによるパリが発生し、また支持 体自体の機械的強度の低下により支持体が不規則 に歪み、精度良い積層ができなかった。このよう にして、従来の方法では、凹凸の生じたセラミッ ク生積層体の窪みを効果的に埋める(平坦化する) ことができなかった。

次に、前記凹凸の生じたセラミック生積層体の 上に、第1図及び第2図に示したように、前記転 写フィルムから、セラミック生シート及びセラミ ックインキ膜を転写したところ、セラミック生積 層体の表面の凹凸は20~30 μ m のものが0~ 3 μ ■程度と大幅に低減することができた。また との上に、電極インキ膜の形成されたセラミック 生シートを40層積層後、さらに転写フィルムよ り、セラミック生シート及びセラミックインキ膜 を転写し、さらに電極インキ膜の形成されたセラ ミック生シートを40層積層し、セラミック生シ ート及びセラミックインキ膜を転写することで、 トータルで電極インキ膜を120層積層した表面 が平坦なセラミック生積層体を製造することがで きた。次に、との上に厚み200μ皿のセラミッ ク生シートを積層し、所定の形状に切断した後、 1300℃で焼成し、外部電極を取付けるととで、 積層セラミックコンデンサを製造することができ た。

次に、従来例として、前記約15μmのセラミ

次に、第2の実施例として、支持体上に所定の

特に、本発明では表面に凹凸を有するセラミック生シートを支持体上に形成された状態で転写す

セラミック生シートを用い、第1図及び第2図に

示したものと同様に製造することで、第1の実施

例と同様に表面に凹凸を有するセラミック生積層

体表面を平坦にすることができた。

特開平3-96207(5)

るととで、積層精度も向上し、支持体よりの表面 に凹凸を有するセラミック生シートの剝離性も安 定させることができる。

なお、本発明において、転写フィルムよりセラ ミック生シート及びセラミックインキ膜を転写す る時には、熱以外に、光、電子線、マイクロウエ ープ、よ線等を用いて転写を行っても良い。また、 用いる樹脂の種類、可塑剤の種類や添加量を変え ることにより、保存安定性、転写温度の低下(室 温)、積層の高速化も可能である。

また、セラミックとしては、絶録体、誘電体、 導体、半導体、磁性体等の各種のものを用いると とができる。

さらに、本発明の製造方法は、前記実施例で述 べた積層セラミックコンデンサに適用する以外に、 多層セラミック基板、積層パリスタ等のその他の 積層セラミック電子部品においても適用できるも のである。

発明の効果

以上のように本発明は、支持体上に形成された

12 ヒータ。

. 代理人の氏名 弁理士 粟 野 重 孝 ほか1名

表面に凹凸を有するセラミック生シートを、前記 支持体より剝離することなく、電極インキ膜及び セラミック生シートが積層されてなるセラミック 生積層体の表面に熱圧着させた後に、前記支持体 のみを剝離し、前記セラミック生シート及びセラ ミックインキ膜を前記セラミック生積層体の表面 に転写することにより、歩留り良く、積層セラミ ック電子部品を製造することができる。

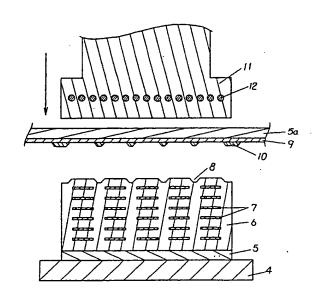
4、図面の簡単な説明

第1図は本発明におけるセラミック生積層体の 平坦化方法を説明するための図、第2図は本発明 におけるセラミック生積層体の平坦化された様子 を説明するための図、第3図は本発明におけるセ ラミック生積層体の第2の平坦化方法を説明する ための図、第4図は積層セラミックコンデンサの 一部分を断面にて示す斜視図である。

4……台、6,5 a,5 b……支持体、6…… セラミック生積層体、T……電板インキ膜、8… … 窪み、 9 , 9 a … … セラミック生シート、 10 , 10a……セラミックインキ膜、11……熱盤、

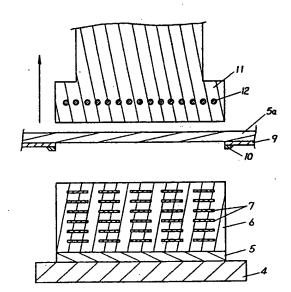
> 5.5a ··· 支 持 体 6 … セラミック生積層体 9 --- セラミック生シート

10 --- セラミックインキ膜 11 --- 軟 93 12 --- ヒ - タ

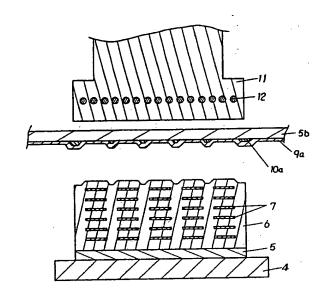


特開平3-96207(6)

第 2 図



第 3 🖾



第 4 図

